

令和6年10月21日

担当課：新産業振興課
直 通：092-643-3445
内 線：3772
担 当：渡邊、境野

「SWTest Asia 2024」が福岡県で初めて開催されます！ ～【台湾以外で初開催】半導体ウェハ検査に関する国際カンファレンス～

台湾以外で初開催となる半導体ウェハ検査に関する国際カンファレンス「SWTest Asia 2024」が、10月24日（木）、25日（金）の2日間、ヒルトン福岡シーホークで開催されます。

福岡県には、約400社の半導体関連企業をはじめ、大学・研究開発支援機関が集積している強みがあります。こうした強みを活かし、令和4年度に福岡県半導体・デジタル産業振興会議を設立し、産学官が連携のもと、半導体産業の振興を図ってきました。

本県のこうした半導体産業のポテンシャルや取り組み、アジアとの交通アクセス等が評価され、今回開催地として選定されたものです。

同カンファレンスには、福岡県ブースを設置し、県内企業等の出展を支援するとともに、歓迎レセプションには、知事が参加します。

1 SWTest Asia 2024について

（1）日時

令和6年10月24日（木）、25日（金）

（2）場所

ヒルトン福岡シーホーク 1F アルゴス（福岡市中央区地行浜2丁目2-3）

（3）出展企業数

64社 ※県は「福岡県ブース」を設置し、県内企業6社の出展を支援

（4）来場見込数

700名（国内外の半導体産業関係者等）※歴代最多

（5）主催

SWTest実行委員会（実行委員長：ジェリー・ブロズ（Delphon Vice President））

2 歓迎レセプションについて

日時：令和6年10月24日（木） 17時30分～20時

場所：ヒルトン福岡シーホーク 1F アルゴスC-F

次第：・主催者挨拶 ジェリー・ブロズ実行委員長

・鏡開き ジェリー・ブロズ実行委員長、服部知事ほか

・乾杯挨拶 安浦九州大学名誉教授

3 EXPOについて

日時：令和6年10月24日（木） 10時～17時30分

25日（金） 10時～16時

場所：ヒルトン福岡シーホーク 1F アルゴスC-F

【福岡県ブース出展企業】

企業名（五十音順）	出展内容
アドバンスマテリアルズテクノロジ株式会社（古賀市）	次世代半導体開発に必要な各種テストウェハ
上野精機株式会社（水巻町）	世界最速の処理速度を有する、高精度位置決め半導体チップ テストハンドラ、6面外観検査装置
九州エレクトロン株式会社（柳川市）	プローブカード※検査装置 ※半導体検査装置におけるチップと装置の接続治具
株式会社坂本電機製作所（福岡市）	半導体検査装置・製造装置等で使用される高精度な各種計測機器
株式会社ピーエムティー（須恵町）	半導体製造装置・検査装置向け精密部品の受託加工
マクセル株式会社九州事業所（福智町）	電鍍技術（メタルマスク、リードフレーム）、先端パッケージの少量多品種ファウンドリサービス
その他ブース	福岡県、北九州市、三次元半導体研究センター、福岡半導体リスクリングセンター

【SWTest (Semiconductor Wafer Test conference) 概要】

- ・アメリカで毎年開催される半導体ウェハ検査に関する業界唯一の国際カンファレンス。
- ・企業役員による基調講演や研究者による研究発表などのテクニカルセッションと併せて、隣接会場で EXPO を開催し、業界内のネットワーキングを推進。
- ・1994 年から開催される SWTW (Semiconductor Wafer Test Workshop) を前身とし、2018 年に名称を SWTest へ変更し、Asia（台湾）でも追加開催となる。
- ・SWTest Asia では、例年、世界各国から約 500 人が参加。2023 年は、参加者の約 45% が台湾国外から参加。

★ 報道機関の皆さまへ

取材については、事前に SWTest 実行委員会への申し込みが必要になります。

御希望の方は 10 月 22 日（火）正午までに別紙「SWTest Asia 2024 取材申込用紙」によりお申込みください。

必要事項をご記入の上、
10月22日(火) 正午 までにご回答下さい。

Email: shinsangyo@pref.fukuoka.lg.jp
(福岡県商工部新産業振興課)宛

取材申請書

【SWTest Asia 2024】 取材申請書

御社名			
貴紙・誌名 番組名			
取材当日の代表者	所属: お名前:		
TEL		来場方法 車 Or 公共交通機関	
携帯電話			
PC メールアドレス			
ご同行者人数 (ご本人様を含む)	人	ご同行者 お名前	
取材形態	撮影 (有 ・ 無) 記事のみ	カメラ台数	ムービー: カメラ台 台 会場内動き回り 台 スチール: カメラ台 台 会場内動き回り 台
取材予定	☐ EXPO ☐ 歓迎レセプション		
掲載・露出予定日	月 日 () 予定		

- ※ ご取材は、事前のお申し込みをいただけない場合、お断りさせていただく場合がございます。
- ※ 申請人数に変更がある場合には、前日までにご連絡下さい。
- ※ 取材中は、腕章等身分が分かるものを見える場所に掲示をお願いします。
- ※ 一部撮影不可の場所がございます。あらかじめご了承ください。

※ 当日はお名刺
をご持参くださ
いますようお願い
申し上げます。
【備考】
その他、何かご希
望がございました
ら、ご記載くだ
さい